

[装飾物の高さ制限]

・外周エリア (最後面及び最側面) の4小間以上の独立小間→ピンク色の小間: 6m以下

・①外周エリアの1~3小間 ②その他のエリアの全小間: 4.5m以下

※3m×3mの小間の場合

・パビリオンエリアの2m×1m・2m×2mの小間: 2.7m以下

※但し複数小間で面積が9㎡以上になる場合は、4.5m以下

Hall 3

前工程ゾーン
Front-end Process Zone

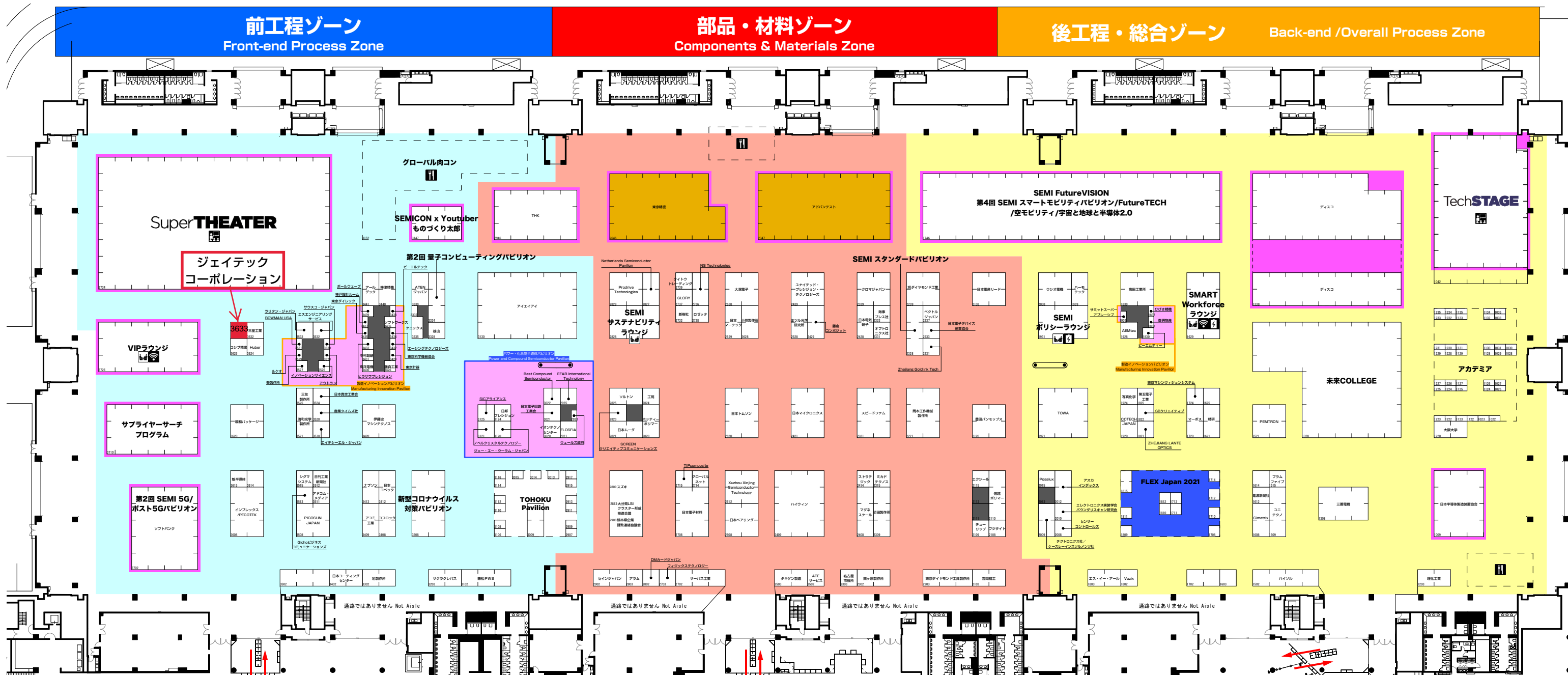
Hall 2

部品・材料ゾーン
Components & Materials Zone

Hall 1

後工程・総合ゾーン
Back-end / Overall Process Zone

Back-end / Overall Process Zone



アカデミア

1022	岩手大 理工学部 山口研究室
1023	電気通信大 藤本研究室
1025	宇都宮大 東口研究室
1027	横浜国立大 大竹研究室
1028	千葉大 石井・田中研究室
1029	東京農工大 兼松研究室
1030	青山学院大 眞研究
1031	早稲田大 梅澤研究室
1033	東京都立大 豊橋システム研究室
1035	明治大 橋本二研究室
1121	岩手大 理工学部 山口研究室
1122	東京理科大 杉山研究室
1123	横浜国立大 大次研究室
1124	横浜国立大 伊藤研究室
1125	鳥取大 マイクロデバイス工学研究
1126	東京理科大 研究推進機構総合研究 先進デバイス研究部門
1127	山梨大 村中研究室
1128	東京農工大 荻野研究室
1129	東京電機大 電子・光機能材料研究室
1130	千葉大 青木研究室
1131	東京電機大 六島/藤田研究室
1132	電気通信大 藤田研究室
1133	兵庫独立大 豊田研究室
1134	東京農工大 中山研究室

FLEX Japan 2021

1135	東京都立大 マイクロ機構工学研究室
1222	東京都立大 総合研究所 ナノエレクトロニクス研究センター
1223	東海大 森田研究室
1224	高松大 藤田・吉田研究室
1225	法政大 イオンビーム工学研究所
1226	筑波大 半導体研究室
1227	東北大 極限材料創製化学分野
1228	金沢大 インターフェイスデバイス研究室
1229	新潟大 安部/川研研究室
1230	弘前大 今井研究室
1231	埼玉大 池野研究室
1232	日本大 マイクロデザイン研究室
1233	日本大 青藤研究室
1234	名古屋大 藤研究室
1235	大阪大 上田研究室

TOHOKU Pavilion

2907	NTKセラテック
2909	横田結晶技術研究所
2911	東北大学国際最先端エレクトロニクス研究開発センター
2913	東和工業
2915	コイワイ
2917	東京科学産業
3009	東北大学未来科学技術共同研究センター
3013	アロント社
3014	小林精機
3015	岩手ニッカ
3106	玉川エンジニアリング
3108	ジエムシーセルストン
3110	アヒコファインテック
3112	AOS
3114	青森光製作所
3116	秋田化学工業

第4回 SEMI スマートモビリティパビリオン

---	国研
---	アーム
---	マーベル・セミコンダクタ
---	東海大
---	村田製作所
---	ルネサスエレクトロニクス
---	フローティア

りんかい線
ゆりかもめ方面
バス利用者

東4-5H会場小間図

2021年11月17日時点

12月15日(水)▶17日(金)

10:00-17:00

東京ビッグサイト (東展示棟、会議棟) 主催: SEMI[®]

[装飾物の高さ制限]

- ・外周エリア (最後面及び最側面) の4小間以上の独立小間→ピンク色の小間: 6m以下
- ・①外周エリアの1~3小間 ②その他のエリアの全小間: 4.5m以下
- ※3m×3mの小間の場合

- ・バビリオンエリアの2m×1m・2m×2mの小間: 2.7m以下
- ※但し複数小間で面積が9㎡以上になる場合は、4.5m以下

